(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 // 特開2002-9244 (P2002-9244A)

(43)公開日 平成14年1月11日(2002.1.11)

(51) Int.Cl.7		識別記号	l記号 F I				テーマコード(参考)	
H01L	27/04			G 0	6 F 17/50		658K	5B046
	21/822						658V	5 F O 3 8
G06F	17/50	658					666V	5 F 0 6 4
				H 0	1 L 27/04		L	
		666			21/82		L	
			審査請求	未請求	請求項の数14	OL	(全 17 頁)	最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2000-185660(P2000-185660)

(22) 出願日 平成12年6月21日(2000.6.21)

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 大竹 成典

東京都小平市上水本町五丁目20番1号 株

式会社日立製作所半導体グループ内

(72)発明者 横溝 剛一

東京都小平市上水本町五丁目20番1号 株

式会社日立製作所半導体グループ内

(74)代理人 100085811

弁理士 大日方 富雄

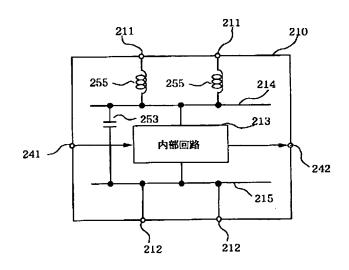
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体集積回路および半導体集積回路の設計方法

(57)【要約】

【課題】 内部回路の動作に悪影響を与えることなく電源電流変動が外部へ伝播してその高周波成分により電磁波が発生するのを有効に防止することができる半導体集積回路を実現する。

【解決手段】 複数の電源用パッド(211)と複数の接地電位用パッド(212)とを有するLSIにおいて、上記複数の電源用パッドとLSI内部の電源ラインとの間にそれぞれ冗長な配線からなり互いにインピーダンスの値がほぼ等しいインダクタ(255)を設ける一方、複数の接地電位用パッドとLSI内部の接地ラインとの間にはインダクタを設けないようにした。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の第1外部端子と、複数の第2外部端子と、上記複数の第1外部端子に印加された第1の電源電圧を内部回路に供給するための第1電源ラインと、上記複数の第2外部端子に印加された第2の電源電圧を内部回路に供給するための第2電源ラインと、上記複数の第1外部端子と上記第1電源ラインとの間にそれぞれ接続されかつインピーダンスの値が互いにほぼ等しい複数のインダクタとを備えたことを特徴とする半導体集積回路。

1

【請求項2】 上記第1電源ラインと上記第2電源ラインとの間にはバイパスコンデンサが接続されていることを特徴とする請求項1に記載の半導体集積回路。

【請求項3】 複数の第1電源パッドと、複数の第2電源パッドと、上記複数の第1電源パッドに印加された第1の電源電圧を内部回路に供給するための第1電源ラインと、上記複数の第2電源パッドに印加された第2の電源電圧を内部回路に供給するための第2電源ラインと、上記複数の第1電源パッドと上記第1電源ラインとの間にそれぞれ接続されるとともに上記内部回路が上記第1電源ラインと接続されるノードまでのインピーダンスの値が互いにほぼ等しくなるように設定された冗長な配線によりなる複数のインダクタとを備えてなることを特徴とする半導体集積回路。

【請求項4】 上記複数のインダクタを構成する配線は、それぞれ半導体チップ周縁部を周回するように形成され、かつ各配線を流れる電流の向きが同じになるように対応する電源パッドと第1電源ラインとの間に接続されていることを特徴とする請求項3に記載の半導体集積回路。

【請求項5】 上記各インダクタは、半導体チップ上を周回するように形成された第1の配線層と、該第1の配線層と重なるように形成された第2の配線層とから構成され、上記第1の配線層の始端は上記複数の第1電源パッドのいずれかに接続され、上記第1の配線層の終端は上記第2の配線層の始端に接続され、上記第2の配線層の終端は上記第1電源ラインに接続されていることを特徴とする請求項4に記載の半導体集積回路。

【請求項6】 上記各インダクタは、半導体チップ上を 周回するように形成された第1の配線層と、該第1の配 40 線層と重なるように形成された第2の配線層とから構成 され、上記第1の配線層と上記第2の配線層はこれらの 配線層間を分離する絶縁膜に形成された打ち抜き穴にて 低インピーダンスで接続されていることを特徴とする請 求項4に記載の半導体集積回路。

【請求項7】 上記各インダクタを構成する配線層は、 半導体チップの上記内部回路が形成されている領域を囲むように周回形成されていることを特徴とする請求項 4、5または6に記載の半導体集積回路。

【請求項8】 上記各インダクタを構成する配線層は、 半導体チップの上記内部回路が形成されている領域の上 方にて渦巻き状に形成されていることを特徴とする請求 項4に記載の半導体集積回路。

【請求項9】 上記各インダクタを構成する配線層は、 半導体チップの上記内部回路が形成されている領域の外 側にて渦巻き状に形成されていることを特徴とする請求 項3に記載の半導体集積回路。

10 【請求項10】 上記第1電源ラインおよび第2電源ラインは、半導体チップの上記内部回路が形成されている領域全体に亘って格子状もしくは網目状に形成されていることを特徴とする請求項3または4に記載の半導体集積回路。

【請求項11】 上記第1電源ラインを構成する配線層を容量の一方の電極とし、該一方の電極と絶縁膜を介して対向するように容量の他方の電極となる導電層が形成されて、パイパスコンデンサを構成していることを特徴とする請求項3または4に記載の半導体集積回路。

(請求項12) 上記一方の電極と上記他方の電極との間の絶縁膜には、これらの電極を構成する導電層とは別個に形成された導電層が設けられて、上記一方の電極と上記他方の電極との距離が狭くされていることを特徴とする請求項11に記載の半導体集積回路。

【請求項13】 上記一方の電極と上記他方の電極との間の絶縁膜には、これらの電極を構成する導電層とは別個に形成されかつ凹凸を有する導電層が設けられて、上記一方の電極と上記他方の電極との距離が狭くされかつ実質的な対向面積が大きくされていることを特徴とする請求項12に記載の半導体集積回路。

【請求項14】 第1外部端子と、第2外部端子と、 前記第1外部端子に印加された第1の電源電圧を内部回 路に供給するための第1電源ラインと、上記第2外部端 子に印加された第2の電源電圧を内部回路に供給するた めの第2電源ラインと、上記第1外部端子と上記第1電 源ラインとの間に接続されたインダクタとを備えた半導 体集積回路を設計するにあたり、

上記第1電源ラインと上記第2電源ラインとの間に存在する電源抵抗をRchip、電源容量をCchip、上記第1外部端子に接続される外部電源の電圧をVCCO、半導体チップに印加される電源電圧がVchipの場合、半導体チップ内のすべての電流源に流れる電流を合わせたものをImac、Imacの時間平均を Ave (Imac(t))、周波数ωにおける電源電流ノイズ量Inの最大許容値をImax(ω)、チップの電圧低下量の許容値を Δ Vとしたときに、次の2つ式

【数1】

30

$$\frac{3}{\sqrt{\frac{\left[\operatorname{Imac}(\omega)}{\operatorname{Imax}(\omega)} \cdot \frac{VCC0}{Vchip0}\right]^2 \left(\left(\omega CchipRchip\right)^2 + 1\right) - \left(\omega CchipRchip\right)^2 + 1}}{\omega^2 Cchip} - Lboard \le Lchip}$$

【数2】

$$Ave\left(\operatorname{Imac}(t)\right)\cdot\frac{VCC0}{Vchip0}\sqrt{\frac{Lboard+Lchip}{Cchip}}\cdot\exp\left(-\frac{G}{\sqrt{4-G^2}}\operatorname{start}\left(\frac{\left(1-G^2\right)\sqrt{4-G^4}}{2G}\right)\right)\left(\frac{2}{\sqrt{4-5G^2+6G^4-G^4}}\right)\leq\Delta V$$

10

30

ただし、G=Rchip/√ { (Lpackage+Lchip) / Cc hip} を満足するように上記インダクタのインダクタン スの値と電源容量の値を選択するようにしたことを特徴 とする半導体集積回路の設計方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体集積回路技 術さらには電源電流ノイズの低減技術に関し、例えば半 導体チップ上に形成されるデカップリング回路および該 デカップリング回路を構成するインダクタのインダクタ ンス決定方式に利用して有効な技術に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体集積回路(以下、LSIと称す る)を使用したシステムでは、LSIの電源電流変動が LSI外部へ伝播してその高周波成分により電磁波が発 生することが知られている。かかる電磁放射を抑制する ための技術としては、図29に示すように、LSI20 0が搭載されるプリント基板上にインダクタ438とバ イパスコンデンサ437とからなるデカップリング回路 を設けたり、チップ内部の電源用パッド211とグラン ドパッド212との間にバイパスコンデンサ253を設 ける技術が知られている。

【0003】また、電磁放射を抑制するため、半導体チ ップ上の電源電圧供給ラインに定電流源素子を設けると ともに電源電圧ラインと接地ラインとの間に容量手段を 接続するようにした発明が提案されている(特開平6-309050号公報)。さらに、半導体集積回路の固定 電位端子から電源の供給を受ける回路までの固定電位ラ インをチップ上で引き回すことにより寄生インダクタン ス成分を増加させ、電源電圧の変動を抑えるようにした 発明も提案されている(特開平8-288462号公 報)。

【0004】なお、電磁放射とは別に、LSI内部の電 源電圧の変動により出力端子から外部回路へ伝播される ノイズを低減する技術として、LSI内部の電源配線を 引き回すことでインダクタンス成分および抵抗成分を大 きくするようにした発明も提案されている(特開平2-250371号公報)。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】プリント基板上にイン ダクタとバイパスコンデンサとからなるデカップリング 回路を設ける技術にあっては、プリント基板に実装され 造コストが増加するという問題点がある。また、半導体 チップ上の電源電圧供給ラインに定電流源素子を設ける とともに電源電圧ラインと接地ラインとの間に容量手段 を接続するようにした発明にあっては、電源電圧供給ラ イン上の定電流源素子によって内部回路の実質的な電源 電圧レベルが低下するという不具合がある。

【0006】さらに、固定電位ラインをチップ上で引き 回すことにより寄生インダクタンス成分を増加させ、電 源電圧の変動を抑えるようにした発明にあっては、電源 電圧ラインのみならず接地ラインも引き回すようにして いるが、接地ラインのインダクタンスを増加させると信 号の応答性が悪くなるので望ましくない。また、LSI 内部の電源配線を引き回すことでインダクタンス成分お よび抵抗成分を大きくするようにした発明にあっては、 電源インピーダンスが増加するので、負荷駆動部分の電 源電圧変動はかえって増加するという不具合がある。

【0007】この発明の目的は、内部回路の動作に悪影 響を与えることなく電源電流変動が外部へ伝播してその 高周波成分により電磁波が発生するのを有効に防止する ことができる半導体集積回路を提供することにある。

【0008】この発明の他の目的は、半導体集積回路の 設計にあたり、電源電流ノイズを所望の値以下に抑える のに必要な電源インダクタのインダクタンスおよび電源 容量の値をシミュレーションによって容易に決定するこ とができる設計技術を提供することにある。

【0009】この発明の前記ならびにそのほかの目的と 新規な特徴については、本明細書の記述および添附図面 から明らかになるであろう。

[0010]

【課題を解決するための手段】本願において開示される 発明のうち代表的なものの概要を説明すれば、下記のと おりである。

【0011】すなわち、本出願の第1の発明は複数の電 源用パッドと複数の接地電位用パッドとを有するLSI において、上記複数の電源用パッドとLSI内部の電源 ラインとの間にそれぞれ冗長な配線からなり互いにイン ピーダンスの値がほぼ等しいインダクタを設ける一方、 複数の接地電位用パッドとLSI内部の接地ラインとの 間にはインダクタを設けないようにしたものである。

【0012】より、具体的には、複数の第1電源パッド と、複数の第2電源パッドと、上記複数の第1電源パッ ドに印加された第1の電源電圧を内部回路に供給するた る部品点数が増加して実装密度が低下するとともに、製 50 めの第1電源ラインと、上記複数の第2電源パッドに印 **(4)**

6

加された第2の電源電圧を内部回路に供給するための第2電源ラインと、上記複数の第1電源パッドと上記第1電源ラインとの間にそれぞれ接続されるとともに上記内部回路が上記第1電源ラインと接続されるノードまでのインピーダンスの値が互いにほぼ等しくなるように設定された冗長な配線によりなる複数のインダクタとを設けるようにした。

【0013】上記した手段によれば、複数の外部電源端子と半導体集積回路内部の電源ラインとの間にそれぞれインダクタが設けられているため、インダクタにより電源電流の変動を抑制することができ、これによって電源電流ノイズが半導体集積回路の外部へ伝播してその高周波成分により電磁波が発生するのを有効に防止することができる。また、複数の外部接地端子とLSI内部の接地ラインとの間には意図的なインダクタが設けられていないため、信号の応答性が低下することがない。さらに、複数の外部電源端子と複数のインダクタを有するので、外部電源端子とインダクタが一つの場合に比べて、トータルの電源インダクタンスを大きくしかつ電源インビーダンスを下げることができる。

【0014】また、望ましくは、上記複数のインダクタを構成する配線は、それぞれ半導体チップ周縁部を周回するように形成され、かつ各配線を流れる電流の向きが同じになるように対応する電源パッドと第1電源ラインとの間に接続されるように構成したものである。インダクタを設けない従来の半導体集積回路に比べてそれほどチップサイズを増大させることなく所望のインダクタンスを有するインダクタを形成することができる。

【0015】さらに、望ましくは、上記各インダクタは、半導体チップ上を周回するように形成された第1の配線層と、該第1の配線層と重なるように形成された第2の配線層とから構成され、上記第1の配線層の始端は上記複数の第1電源パッドのいずれかに接続され、上記第1の配線層の終端は上記第2の配線層の始端に接続され、上記第2の配線層の終端は上記第1電源ラインに接続されるようにする。つまり、インダクタを互いに重なった上下2つの配線層からなる2重のコイルとする。これによって、占有面積を増大させることなくインダクタンスを大きくすることができる。

【0016】また、上記各インダクタは、半導体チップ上を周回するように形成された第1の配線層と、該第1の配線層と重なるように形成された第2の配線層とから構成され、上記第1の配線層と上記第2の配線層はこれらの配線層間を分離する絶縁膜に結成された打ち抜き穴にて低インピーダンスで接続されるようにしても良い。つまり、インダクタを互いに重なった上下2つの配線層を絶縁膜に形成した打ち抜き穴で接続した1重のコイルとする。これによって、占有面積を増大させることなくインダクタの抵抗成分を減らし、内部回路の電源電圧を充分に確保することができる。

【0017】また、上記各インダクタを構成する配線層は、半導体チップの上記内部回路が形成されている領域を囲むように周回形成するようにしてもよい。これによって、インダクタを構成する配線層を内部回路の電源ラインや信号ラインを構成する配線層で形成することができ、プロセスを複雑にすることなくインダクタを形成することができる。

【0018】さらに、上記各インダクタを構成する配線 層は、半導体チップの上記内部回路が形成されている領 対の上方にて渦巻き状に形成するようにしてもよい。これによって、占有面積を増大させることなくさらにイン ダクタンスを大きくすることができる。

【0019】また、上記各インダクタを構成する配線層は、半導体チップの上記内部回路が形成されている領域の外側にて渦巻き状に形成するようにしてもよい。これによって、インダクタを構成する配線層を内部回路の電源ラインや信号ラインを構成する配線層で形成することができ、プロセスを複雑にすることなくインダクタを形成することができる。

20 【0020】さらに、上記第1電源ラインおよび第2電源ラインは、半導体チップの上記内部回路が形成されている領域全体に亘って格子状もしくは網目状に形成するのが望ましい。これによって、第1電源ラインおよび第2電源ラインの寄生抵抗を減らすことができ、内部回路の電源電圧を充分に確保することができる。

【0021】さらに、上記各インダクタを構成する配線層と上記第1電源ラインとが並行する部分に、当該インダクタを構成する配線層または上記第1電源ラインを構成する配線層を容量の一方の電極とし、該一方の電極と絶縁膜を介して対向するように容量の他方の電極となる導電層を形成して、バイパスコンデンサを構成するのが望ましい。これによって、チップサイズを増大させることなく所望の容量値を有するバイパスコンデンサを形成することができる。

【0022】また、上記一方の電極と上記他方の電極と の間の絶縁膜には、これらの電極を構成する導電層とは 別個に形成された導電層を設けて、上記一方の電極と上 記他方の電極との距離がを狭くなるようにするのが良 い。これによって、面積を増大させることなく大きな容 量値を得ることができる。

【0023】さらに、上記一方の電極と上記他方の電極との間の絶縁膜には、これらの電極を構成する導電層とは別個に形成されかつ凹凸を有する導電層を設けて、上記一方の電極と上記他方の電極との距離を狭くしかつ実質的な対向面積を大きくすると良い。これによって、面積を増大させることなくさらに大きな容量値を得ることができる。

【0024】また、本出願の他の発明は、LSIチップ に内蔵させる電源インダクタのインダクタンスの値と電 50 源容畳の値を決定するにあたり、チップの電源抵抗をR

8

chip、電源容量をCchip、外部電圧源の発生電圧をVCC 0、チップに自身に印加される電源電圧をVchip、チップ内のすべての電流源に流れる電流を合わせたものを I mac、I macの時間平均を A v e (I mac(t))、周波数ωにおける電源電流ノイズ量 I n の最大許容値を I max

(ω)、チップの電圧低下量の許容値をΔVとしたとき に、次の2つ式 【0025】 【数3】

$$\sqrt{\frac{\left[\frac{\operatorname{Imac}(\omega)}{\operatorname{Imax}(\omega)} \cdot \frac{VCC0}{Vchip0}\right]^2 \left(\left(\omega \operatorname{CchipRchip}\right)^2 + 1\right) - \left(\omega \operatorname{CchipRchip}\right)^2 + 1} - Lhoard \leq Lchip$$

[0026]
$$10 \quad [数4]$$

$$Ave(lmad(t)) \cdot \frac{VCC0}{Vchip0} \sqrt{\frac{Lboard + Lchip}{Cchip}} \cdot exp\left(-\frac{G}{\sqrt{4-G^2}} atan\left(\frac{(1-G^2)\sqrt{4-G^2}}{2G}\right)\right)\left(\frac{2}{\sqrt{4-5G^2+6G^4-G^4}}\right) \le \Delta V$$

を満足するように電源インダクタのインダクタンスの値と電源容量の値を選択するようにしたものである。なお、上記式(数4)において、Gは、G=Rchip/√{(Lpackage+Lchip)/Cchip}で表わされる変数である。また、電源電流ノイズとは、LSIチップから外部に漏れる電流のノイズすなわちLSIチップに電流を流しているときにチップの電源端子を外部から観測した場合に見えるノイズである。一方、電圧低下量の許容値とは、チップに電流Imacを流したときに電源電圧に生じる電圧低下でLSIが誤動作しないのを保証する限界の電圧値である。

【0027】上記した手段によれば、電源電流ノイズを 所望の値以下に抑えるのに必要な電源インダクタのイン ダクタンスおよび電源容量の値をシミュレーションによ って容易に決定することができる。

[0028]

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施例を図面に基づいて説明する。

【0029】図1は本発明を適用した半導体集積回路の 概略構成を示すものである。図1において、210は半 導体集積回路が形成される単結晶シリコンのような半導体チップ、211はチップ210の周縁部に設けられた電源用パッド、212は接地電位用パッド、213は内部回路、214は内部回路に接続された電源ライン、215は内部回路に接続されたグランドラインであり、チップ上には複数の電源用パッド211と複数の接地電位用パッド212が設けられており、各電源用パッド211と電源ライン214との間にはそれぞれインダクタ255が設けられている。一方、接地電位用パッド212とグランドライン215とはインダクタを介さずに直接接続されている。また、上記電源ライン214とグランドライン215との間には、バイパスコンデンサ253が設けられている。

【0030】なお、241は内部回路213に入力される信号用の入力パッド、242は内部回路213より出力される信号用の出力パッドである。図1には電源用パッド211と接地電位用パッド212がそれぞれ2個ずつ示されているが、パッドの数は2個に限定されず何個

あってもよい。また、電源用パッド211の数と接地電位用パッド212の数は同一でなくても良い。さらに、入力パッド241と出力パッド242も図にはそれぞれ1つが代表的に示されているが、実際の回路ではそれぞれ複数個設けられる。バイパスコンデンサ253は、チップ上にて積極的に容量を付けるようにしても良いが、もともと電源ライン214とグランドライン215間に存在するカップリング容量で充分な場合には積極的に設けるのを省略することも可能である。

【0031】次に、図2~図10を用いて半導体チップ上において各電源用パッド211と電源ライン214との間に設けられるインダクタ255の具体的な構成例を説明する。

【0032】図2においては、3個の電源用パッド211a,211b,211cがチップ周縁部に設けられ、電源用パッド211aにはチップの周縁をほぼ1周するように形成された配線層La1~La5からなるインダクタが、引出し線La0を介して接続されている。上記配線層のうち縦方向の配線層La1,La3,La5が第5層目の配線層で形成され、横方向の配線層La0およびLa2,La4は第4層目の配線層で形成されている。同様に、電源用パッド211bにはチップの周縁をほぼ1周するように形成された配線層Lb1~Lb5からなるインダクタが、引出し線Lb0を介して接続されている。れ、電源用パッド211cにはチップの周縁をほぼ1周するように形成された配線層Lc1~Lc5からなるインダクタが、引出し線Lc0を介して接続されている。しかも、これらのインダクタを構成する配線層は、そのインダクタを構成する配線層は、そのインピーダンスが真くならないように、比較的広い幅を

しかも、これらのインタクタを構成する配縁層は、そのインピーダンスが高くならないように、比較的広い幅を有するように形成されている。幅を広げる代わりに、厚みを厚くして配線層の断面積を大きくするようにしても良い。

【0033】そして、各インダクタを構成する配線層La5,Lb5,Lc5の終端は、内部回路の電源ライン、214に接続されている。このように、図2の実施例においては、各電源用パッド211a,211b,211 cから内部回路の電源ライン214までの長さが同一にすなわち各パッドに接続されるインダクタのインダクタ

30

10

ンスが同一になるように構成されていると共に、各電源 用パッドからそれぞれチップの中央部を中心として同一 の向きに電流が流れるように電源用パッドとインダクタ を構成する配線層との接続がなされている。

【0034】また、各インダクタを構成する配線層La5,Lb5,Lc5の終端に接続される内部回路の電源ライン214は、図3に示すように横方向の4層目の配線層L11,L12,L13,L14,L15と、縦方向の5層目の配線層L21,L22,L23,L24,L25とが格子状に形成されることにより、チップ上の内部回路に対する電源配線抵抗ができるだけ均一になるようにされている。

【0035】一方、接地電位用パッド212に関しては、図2に示されているように、電源用パッド211と同様に3個設けられているものの、各接地電位用パッド212a、212b、212cは直接的に内部回路のグランドライン215を構成する配線層に接続されている。そして、内部回路のグランドライン215は、図3に示されているように、内部回路の電源ライン214と同様、横方向の4層目の配線層L31、L32、L33、L34、L35と、縦方向の5層目の配線層L41、L42、L43、L44、L45とから格子状に形成されている。

【0036】さらに、電源ライン214とグランドライン215が並行している部位の適当な箇所にはバイパスコンデンサを構成する容量領域253a,253b,253c,253d,253e,253fが設けられている。なお、バイパスコンデンサを構成する容量は、上記容量領域253a,253b,253c,253d,253e,253f以外にも、電源ライン214を構成する配線層とグランドライン215を構成する配線層とが交差する箇所にも形成される。

【0037】図4は、電源インダクタ255の第2の実施例を示す。図2の実施例においては内部回路の電源ライン214の外側に電源インダクタを構成する配線層を形成しているため、従来のLSIに比べてチップサイズが若干大きくなるという不具合があるので、この第2の実施例においては、内部回路の格子状電源ライン214の外枠部分に当たる配線層の上方に、第6層目の配線層を使用して電源インダクタ255を構成するようにして40いる。

【0038】また、図2の実施例においては電源インダクタ255を構成する配線層を第4層と第5層の2層で形成しているため、層間接続のためのスルーホールTHの分だけ抵抗が高くなるが、この第2の実施例においては、第6層目の配線層のみで電源インダクタ255を構成することができるため、スルーホールが不用になり、その分図2の実施例よりも抵抗を減らすことができるという利点もある。なお、図4においては、図面を簡略化するために1つの電源用パッド211とそれに接続され 50

た電源インダクタ255を構成する配線層のみを図示しているが、図2と同様に、複数の電源用パッドとそれぞれに接続された電源インダクタが設けられる。

【0039】図5は、電源インダクタ255の第3の実施例を示す。この実施例は、図4の実施例において、電源インダクタ255を構成する第6層目の配線層L6の上にさらに第7層目の配線層L7を形成し、この配線層L7の始端を電源用パッド211に接続すると共に、配線層L7の終端を配線層L6の始端に接続して2重のコイルを経た後、配線層L6の終端を内部回路の電源ライン214に接続するようにしたものである。図6に図5のA-A線に沿った断面構造が示されている。この実施例によれば、占有面積を増やすことなく電源インダクタ255のインダクタンスを図4の実施例の約2倍にすることができる。

【0040】図7は、電源インダクタ255の第4の実施例を示す。この実施例は、図4の実施例において、電源インダクタ255を構成する第6層目の配線層L6の上にさらに第7層目の配線層L7を形成し、この配線層 L7とその下の配線層L6とを多数のスルーホールTH1、TH2、TH3……で接続するようにしたものである。なお、図7に図5のA-A線に沿った断面構造を示す図6と同一箇所の断面を示す。この実施例によれば、占有面積を増やすことなく電源インダクタ255の寄生抵抗を図4の実施例の約1/2にすることができる。

【0041】図8は、電源インダクタ255の第5の実施例を示す。この実施例は、図5の実施例において、電源インダクタ255を構成する第6層目の配線層L6の上にさらに第7層目の配線層L7を形成して2重のコイルを構成する代わりに、配線層L6を渦巻き状に形成して電源インダクタ255のインダクタンスを高くしたものである。この実施例では、配線層L6からなる渦巻きパターンの内端が第7層目の配線層からなる引出し線L71を介して電源用パッド211に接続されていると共に、配線層L6からなる渦巻きパターンの外側の終端が内部回路の電源ライン214に接続されている。この実施例によれば、占有面積を増やすことなく電源インダクタ255のインダクタンスをさらに増加させることができる。

【0042】図9は、電源インダクタ255の第6の実施例を示す。この実施例は、図8の実施例において、電源インダクタ255を構成する渦巻き状の第6層目の配線層L6上にさらに第7層目の配線層からなる渦巻きパターンL72を形成して電源インダクタ255のインダクタンスをさらに高くしたものである。なお、この実施例では、配線層L6からなる渦巻きパターンと第7層目の配線層からなる渦巻きパターンL72は渦の巻き方向が同一すなわちそれぞれ渦巻きパターンを流れる電流の向きが同じになるように各配線層の接続がなされてい

7 る。それぞれの渦巻きパターンに流れる電流の向きが逆

であるとインダクタンスが小さくなるためである。この実施例では、第7層目の配線層からなる渦巻きパターンL72の外側の始端が電源用パッド211に接続されていると共に、配線層L6からなる渦巻きパターンの外側の終端が内部回路の電源ライン214に接続されている。この実施例によれば、占有面積を増やすことなく電源インダクタ255のインダクタンスを図8の実施例の約2倍にすることができる。

【0043】図10は、電源インダクタ255の第7の実施例を示す。この実施例は、内部回路形成領域の外側にインダクタ形成領域を設けて、第4配線層(または第5配線層)からなる渦巻きパターンを形成してインダクタとしたものである。渦巻きパターンの一端は内部回路の電源ライン214に接続され、他端は第5層目(または第4層目)の配線層からなる引出し線La10により電源用パッド211に接続される。この実施例によれば、占有面積は増加するが、配線層を追加することなく電源インダクタ255を形成することができる。

【0044】図11には、図3に示されている容量領域 253a~253fや、電源ライン214を構成する配線層とグランドライン215を構成する配線層とが交差 する箇所に形成されるパイパスコンデンサを構成する容量の具体的な構造の一例を示す。なお、図11は図3に B-B線で示されているような箇所を断面したものである。

【0045】図11において、401は第4層目の配線層からなるキャパシタの一方の電極、501は第5層目の配線層からなるキャパシタの他方の電極、601は第4層目の配線層と第5層目の配線層とを絶縁する絶縁膜である。キャパシタの一方の電極401にはスルーホール604を介して電源ライン214を構成する配線層が電気的に接続される。この実施例においては、電極401と501との間の絶縁膜601に穴を形成してタングステンなどの高融点金属を埋めてなる接続用プラグ602を設け、この接続用プラグ602から絶縁膜601上にかけて誘電率の高い窒化シリコンのような絶縁膜603を形成することで、単位面積あたりの容量値の高いキャパシタを得るようにしている。

【0046】図12は、パイパスコンデンサを構成する容量の他の構造例を示す。この実施例は、図11の実施例において電極401と501との間の絶縁膜601に形成された穴に埋設されている接続用プラグ602に更に複数の溝を形成し、このプラグ602の溝内から絶縁膜601上にかけて絶縁膜603を形成することで、電極401と501の実質的な対向面積を増加させてさらに単位面積あたりの容量値の高いキャパシタを得るようにしたものである。

【0047】図13は、バイパスコンデンサを構成する 容量のさらに他の構造例を示す。この実施例は、近年の ダイナミックRAMにおけるキャパシタ形成技術を利用 してバイパスコンデンサを構成するキャパシタを構成するようにしたものである。図13の実施例において、611は半導体チップ210の表面に形成された絶縁膜、411は絶縁膜611上に形成された第1層目の配線層、612は配線層411上に形成された層間絶縁膜、412は層間絶縁膜612上に形成された第2層目の配線層である。この実施例においては、絶縁膜411に2段の溝が形成され、この溝の内壁にポリシリコン層621がCVD法などにより形成され、さらにそのポリシリコン層621の表面に薄い窒化シリコン膜622が形成され、その中にチタンナイトライドのような金属623が充填されて第2層目の配線層412が接続された構造を有する。

【0048】図14は、電源インダクタ255の第8の実施例を示す。この実施例は、WPP(ウェハ・プロセス・パッケージ)構造のLSIに適用する場合の一実施例である。この実施例では、半導体チップ210の周縁部に沿って形成された電源用パッド211を含む複数のパッドが形成されており、チップの中央部分のパッシベーション膜上には適当なピッチで多数の導電性バンプ700がマトリックス状に並んで設けられ、チップ周縁部のパッド211等と対応するバンプ700とがパッシベーション膜上に形成された導電層からなる配線710によって電気的に接続されている。上記バンプ700は、ピングリッドアレイのようなパッケージに設けられている各リードピンの内端部に導電性ボールにて結合されることでリードピンとの電気的接続が図られる。

【0049】この実施例では、電源用パッド211と対応する電源用バンプ701とを接続する配線711がチップ210の周縁部に沿って1周するように形成されており、これによって電源インダクタが構成されている。なお、図14には、1つの電源用パッドに関してのみ電源インダクタとなる配線711が示されているが、電源用パッドが複数ある場合には、他の電源用パッドに関しても同様な引回し配線からなる電源インダクタが設けられる。

【0050】図15は、WPP構造のLSIにおける電源インダクタ255の他の実施例を示す。この実施例は、半導体チップに複数の電源用パッドがありかつ配線層を1層にしたい場合などに有効な実施例であり、電源用パッド211a~211dからそれぞれ引き出された電源インダクタとなる配線711a~711dは、チップの1辺に沿ってそれぞれ同一回わり方向に延設されてからチップの対角線に沿ってチップ中心部に延設され、中心部でUターンするように方向転換して対応する電源用バンプ701a~701dに接続されている。

【0051】図16は、WPP構造のLSIにおける電源インダクタ255の他の実施例を示す。この実施例は、半導体チップに複数の電源用パッドがありかつパッドとバンプ700との間のスペースに余裕がある場合に

有効な実施例であり、各電源用パッド211a,211 bから引き出された電源インダクタとなる配線711 a,711bがそれぞれ渦巻き状に形成されることで、 インダクタンスが高くされている。

【0052】図17には、更にインダクタンスを高くしたい場合に有効な電源インダクタとなる配線711の例を示す。ただし、この実施例の場合には電源用バンプ701がチップの中心部付近に設けられていることが条件となる。なお、図17には、1つの電源用パッドに関してのみ電源インダクタとなる配線711が示されているが、電源用パッドが複数ある場合には、他の電源用パッドに関しても同様な渦巻き状の引回し配線からなる電源インダクタが設けられる。

【0053】次に、半導体チップ上に形成される上記実施例のデカップリング回路を構成するインダクタのインダクタンスとバイパスコンデンサの容量値の決定の仕方について説明する。

【0054】本発明者らは、半導体チップ上のデカップ リング回路を構成するインダクタのインダクタンスとバ イパスコンデンサの容量値は、LSIの電源インピーダ ンス(内部抵抗Rchipと寄生容量Cchip)と電源電流 (=消費電流)が分かればシミュレーションにより決定 できるのではないかと考えた。そこで、先ず、標準的な LSIの電源インピーダンスと電源電流を知るために、 図18のような測定用ボードを製作した。図において、 400はプリント基板、200は測定対象となるLS I、401はプリント基板に設けられた電源電圧Vcc の給電端子、402は接地電位GNDの給電端子、40 3は電源電圧Vccの給電端子401とLSIの外部電 源端子221、222、223とを接続する電源ライ ン、404は接地電位GNDの給電端子402とLSI の外部接地端子231,232,233とを接続するグ ランドライン、405はグランドライン404の途中に 設けられたSMAコネクタである。

【0055】次に、図18のボードを用いてLSIの電 源電流を測定するため、図19に示すように、SMAコ ネクタ405に1Ω内蔵SMAコネクタプローブ422 を介してデジタルオシロスコープ520を、また電源電 圧Vccの給電端子401と接地電位GNDの給電端子 402に安定化電源420を、また給電端子401,4 02間にポード上の電源ライン403,404や電源接 続ケーブルのインピーダンス成分による電圧変動を抑え るためのパイパスコンデンサ421を接続して電源電流 測定装置を構成し、定常状態でLSIより流れ出る電源 電流 I 0 を測定した。図19の測定装置の等価回路は、 図21のようになる。ここで、412は電源420を接 続するケーブルのインダクタンス、Lboardはボード上 の電源ライン403のインダクタンス、421は給電端 子401、402間のパイパスコンデンサであるが、D C電源電流の測定ではインダクタンス412はゼロ、バ イパスコンデンサ421は無限大つまりないのと同じである。また、高周波では、パイパスコンデンサ421はショートとみなすことができる。よって、上記測定で得られた電流値I0から、LSI200内の電流源254の電流値Imacが分かる。すなわち、平均電流で表わすとImac=I0である。また、周波数特性を考える必要がある場合には、電源電流I0の時間波形I0(t)をフーリエ変換して算出した周波数特性I0(ω)を用いて、次式(数5)

10 [0056]

【数5】

Imac(
$$\omega$$
) =
$$\frac{\frac{1}{R + \frac{1}{j\omega Cchip}} + \frac{1}{1 + j\omega Lboard}}{\frac{1}{1 + j\omega Lboard}} = 10(\omega)$$

にて表わすことができる。

【0057】また、測定電流 I 0の直流成分を除いた交流成分から電源電流ノイズ量が分かる。あるいは、図19のディジタルオシロスコープの代わりにスペクトルアナライザを接続することにより、電源電流 I 0の交流周波数すなわち電源電流ノイズ量を測定することも可能である。

【0058】なお、ここで、Imacは、LSI200内 のすべての電流源に流れる電流を合わせたものを、仮想 的な1つの電流源254に流される電流として表わした ものである。また、抵抗452は、SMAコネクタプロ ーブ422の内蔵抵抗 $r (= 1 \Omega)$ で、デジタルオシロ スコープ520はこの抵抗452の両端子間電圧V0を 測定することで電流値 I 0 を、 I 0 = V 0 / r より得る ことができる。251はボード上の電源配線とLSIパ ッケージのリード端子やボンディングワイヤなどのイン ダクタンス成分である(チップ内の配線のインダクタン ス成分は相対的に小さいので無視することとした)。従 って、図21において、破線200で囲まれた部分がし SIの等価回路である。また、図19の測定装置では、 実際のシステムボードに比べるとポード上の配線を短く してあるので、パッケージのインダクタンスに比べると ボード上の配線のインダクタンスは無視できるほど小さ くなる。従って、図20のインダクタ251は実質的に パッケージのインダクタンス成分とみなすことができ る。

【0059】さらに、図18のボードを用いてLSIの 電源インピーダンスを測定するため、図20のように、 SMAコネクタ405に短絡用の部品411を挿入して グランドライン402を短絡し、電源電圧Vccの給電 端子401と接地電位GNDの給電端子402との間に インピーダンスアナライザ510と電源420を接続し てインピーダンス測定装置を構成して、インピーダンス アナライザ510で電源420の発生電圧VCCOに交流

波形を重畳し、LSI200のインピーダンスを測定した。

【0060】なお、電源420のVcc側はフェライトビーズ412を介して給電端子401に接続してインピーダンスを高くすることで、インピーダンスアナライザ510が電源420のインピーダンスを含まずLSIのインピーダンスのみを測定できるようにした。図19の測定装置ではパイパスコンデンサ421を給電端子401と402との間に接続しているのに対して、図20の測定装置ではパイパスコンデンサを設けていないのは、図19の測定装置ではLSIに交流を印加するので、パイパスコンデンサを入れるとインピーダンスが下がってしまうからである。

【0061】そして、図20の測定装置の等価回路は図 22のようになるので、図20の装置で測定されたLS Iの電源インピーダンスと、図19の測定装置で測定さ れたLSIの電源電流値IOとから、ボード上の電源ラ イン403, 404のインダクタンスLboard (パッケ ージのインダクタンスを含む)と、LSIの内部抵抗R chipと寄生容量Cchipとを、回路方程式により算出し た。なお、図22において、412はフェライトピーズ のインダクタンス成分(電源ケーブルのインダクタンス 成分を含む)、511は図20のインピーダンスアナラ イザ510で、このインピーダンスアナライザ510内 にLSIに高周波成分を印加する交流電源で含まれてい る。インピーダンスアナライザ510には交流電源の他 に、プロープや接続ケーブルのインピーダンス、入力抵 抗も含まれているが、それらはプローブの先端でオープ ン(抵抗=∞)、ショート(抵抗=0)、サンプル負荷 (例えば50Ωの抵抗) について測定を行なって知るこ とができるので、それに基づいて上記計算値を補正し た。

【0062】次に、回路シミュレータにより、図19の 測定装置をモデル化した図21の等価回路のシミュレーションを行なって、 $40\sim480\,\mathrm{MHz}$ の範囲で $40\,\mathrm{MHz}$ おきごとのLSI200の電源電流I0の交流成分 (電源電流ノイズ量)を求め、LSI200の電源電流 周波数特性を調べた。また、図19の測定装置を使用してデジタルオシロスコープ520の代わりにスペクトルアナライザを用いて、LSI200の電源電流I0の周波数特性を測定した。

【0063】図23には、上記のようにしてシミュレーションで算出された電源電流ノイズ量が○印で、また図19の測定装置により測定された電源電流ノイズ量が×印で示されている。図23の○印と×印を比較すると明らかなように、シミュレーションにより得られた電源電流ノイズ量の値と実験で測定された電源電流ノイズ量の値とは極めて近い値となっており、200MHz以下の周波数におけるシミュレーション結果と実測値との差は最大で1.3dBであり、一般的なLSIの動作周波数

16 帯で充分な精度が得られている。これより、図21のモ デル化は正しいことが確認された。

【0064】次に、LSIに内蔵させる電源インダクタのインダクタンスの値とバイパスコンデンサの値を決定するために、図24の等価回路についてシミュレーションを行なった。図24において、255はLSIチップ210の電源ラインに挿入される前記実施例で説明したような配線パターンからなるインダクタ(Lchip)である。また、251はLSIパッケージのインダクタンス成分(Lpackage)、253、はLSIチップの電源配線に寄生する容量と前記実施例において電源配線間に設けたバイパスコンデンサの容量との和(Cchip)である。ここで、LSIチップの電源配線に寄生する抵抗Rchipと、電源容量Cchipのうち電源配線の寄生容量の大きさは、図22の等価回路のシミュレーションから分かるので、それを使用した。図25に電源インダクタンスがない場合のLSIの等価回路を示す。

【0065】図24には図21の抵抗452がないので、図25の等価回路におけるチップ内電流源254の電流Ichipを求める際には、抵抗452での電圧降下分を考慮して図21の回路のシミュレーションで得られた電流Imacの代わりに、Ichip=Imac (VCC-VSS) / Vchip0で表わされる電流Ichipを使用した。ここでVchip0は、チップ内電流源254の両端子間の電圧を意味しており、Vchip0=VCC0-V0で表わせる。なお、VCC0は電源420の発生電圧、V0は抵抗452の両端子間電圧で1Ω×(Imacの時間平均)である。

【0066】シミュレーションでは、LSIの電源容量 Cchipおよび電源インダクタンスLchipをパラメータとして、それぞれのパラメータの値を色々変えたときの定常状態での電源電流ノイズ量と、図26 (A)のように電源電流I0を立ち上げたときに図26 (B)のようにチップの電源電圧Vccが変動するときの電圧低下量 Δ Vを求めた。なお、ここでの電源電流ノイズ量は、図23から40~480MHzの範囲で最もノイズ量の大きな周波数40MHzでのノイズ量とした。

【0067】図27に上記シミュレーション結果をグラフで示す。図27には、チップの電源容量Cchipがそれぞれ1nF、3nF、10nF、30nFであるときに電源インダクタンスLchipを $1\times10^{-9}\sim1\times10^{-6}$ Hの範囲で変化させたときの電源電流ノイズ量の変動の特性が実線A、B、C、Dにより示されている。また、チップの電源容量Cchipがそれぞれ3nF、10nF、30nFであるときに電源インダクタンスLchipを $1\times10^{-9}\sim1\times10^{-6}$ Hの範囲で変化させたときのチップの電圧低下量の変動の特性が破線b、c、dにより示されている。図27において、左側の縦軸は電源電流ノイズ量のスケールを、また右側の縦軸は電圧低下量のスケールを示す。

50 【0068】実際にLSIを設計するに当たっては、上

記電源電流ノイズ量と電圧低下量がそれぞれの最大許容値を超えないようにLSIの電源インダクタンスと電源容量を決定してやる必要がある。電圧低下量に関しては、それがある値を超えるとLSIが誤動作するおそれがある場合に、その許容値が最大許容値とされる。また、電源電流ノイズ量に関しては、ボード上の電源配線からの電磁放射量をある値以下にするため、予め設計段階である値以上大きな電源電流ノイズをLSIチップから外部に漏らしたくない場合に、規制値として設定されるノイズ量が最大許容値とされる。

【0069】以下、図27を利用して具体的にLSIの電源インダクタンスと電源容量値を決定する場合の手順を説明する。例えば設計しようとするLSIの電源電流ノイズ量の最大許容値が60dB μ Aであるときに電源容量値として10nF程度は確保できそうであれば、図27の左側の電源電流ノイズ量のスケールで60dB μ Aのポイントと交わる横罫線X1と電源容量10nFでの電源電流ノイズ量特性を示す実線Cとの交点から、電源インダクタンスを求める。図27の場合には、電源インダクタンスを約1×10 $^{-7}$ Hとすればよいことが分かる。

【0070】一方、電圧低下量の最大許容値が0.3Vであるときに容量値として10nF程度は確保できそうであれば、図27の右側の電圧低下量のスケールで0.3Vのポイントと交わる横罫線X2と電源容量10nFでの電圧低下量特性を示す破線cとの交点から、電源インダクタンスを求める。図27の場合には、電源インダクタンスを約 8×10^{-8} Hとすればよいことが分かる。したがって、電源電流ノイズ量の最大許容値60dB μ Aと電圧低下量の最大許容値0.3Vの両方を満足させるには、電源容量10nFのときで電源インダクタンスは電源電流ノイズ量に対して余裕のある 1×10^{-7} Hとすればよい。上記とは逆に電源インダクタンスを先に決めてから図27より電源容量値を決定することも可能で

ある。

【0071】なお、上述した電源インダクタンスと電源容量値の決定の仕方は、電源電流ノイズ量の最大許容値または電圧低下量の最大許容値をぎりぎり満足するように決定する場合であり、もっと余裕を持たせて電源インダクタンスと容量値を決定するようにしても良い。

18

【0072】本発明者らは、図27に示すようなシミュ レーション結果に基づいて、電源電流ノイズ量の最大許 容値または電圧低下量の両方を満足する電源インダクタ ンスと容量値の組合せをグラフ上にて容易に決定できる ようにするため、図28に示すように横軸を電源インダ クタンス、縦軸を容量値とするグラフを作成し、電源電 流ノイズ量 Inの最大許容値(60dB μA)を満足す る電源インダクタンスと電源容量の組合せを○印で、ま た電圧低下量 Δ V の最大許容値 (0.3 V) を満足する 電源インダクタンスと電源容量の組合せを×印で示し た。このグラフにおいて、ハッチングが付されている領 域が電源電流ノイズ量の最大許容値と電圧低下量の最大 許容値の両方を満足する電源インダクタンスと電源容量 の組合せの領域である。このグラフを用いることによ 20 り、容易に電源電流ノイズ量の最大許容値と電圧低下量 の最大許容値の両方を満足する電源インダクタンスと電 源容量の組合せを決定することができる。

【0073】さらに、本発明者らは、上記グラフに一般性を与えることができないかと考え、〇印をプロットした点を結ぶ曲線E1と×印をプロットした点を結ぶ曲線E2の式について検証した。その結果、周波数 ω における電源電流ノイズの最大許容値を $I\max(\omega)$ 、チップの電圧低下量の許容値を ΔV とすると、上記曲線E1は次式(数E10)により、また曲線E21は次式(数E11)により近似できることが分かった。

【0074】 【数6】

$$\sqrt{\left(\frac{\operatorname{Imac}(\omega)}{\operatorname{Imax}(\omega)} \cdot \frac{VCC0}{Vchip0}\right)^2 \left(\left(\omega CchipRchip\right)^2 + 1\right) - \left(\omega CchipRchip\right)^2 + 1} - Lpackage = Lchip$$

[0075]

[数7]

Ave(tmac(r)):
$$\frac{VCC0}{Vchip0}\sqrt{\frac{I.package+I.chip}{Cchip}} \cdot exp\left(-\frac{G}{\sqrt{4-G^2}} atan\left(\frac{(I-G^2)\sqrt{4-G^2}}{2G}\right)\left(\frac{2}{\sqrt{4-5G^2+6G^4-G^4}}\right) + Atanonical Properties of the pro$$

【0076】なお、これらの式はシミュレーションの過程で用いられた式を変形したものである。そして、式(数7)の中の $Ave\{Imac(t)\}$ はImacの時間平均を、また式(数6)の中のVchip0は図21における電流源254(Imac)の両端子間電圧の意味しており、Vchip0=VCCO-1 $\Omega \times Ave\{Imac(t)\}$ で表わすことができる。さらに、 $Imac(\omega)$ は、図21(図19の等価回路)の測定系におけるシミュレーションにより得られた電源電流10の時間波形10(t)をフーリエ変換して算

出した周波数特性 $IO(\omega)$ を用いて、前述の式(数 5)で表わしたものである。また、上記式(数 7)において、Gは、G=R chip/ \int {(Lpackage+Lchip)/Cchip} で表わされる定数である。

【0077】しかも、この式を用いると電源電流ノイズ 量の最大許容値と電圧低下量の最大許容値が60dBμ Aと0.3 V以外の場合における電源電流ノイズ量の最 大許容値または電圧低下量の最大許容値を満足する電源 4 インダクタンスと電源容量の組合せの臨界曲線も表わせ

特開2002-9244 20

る。

等式(数8), (数9)にて表わすことができる。

【0078】従って、図28においてハッチングで示し た電源インダクタンスと電源容量の許容範囲は、次の不 [0079] 【数8】

$$\sqrt{\frac{|\operatorname{Imac}(\omega)|}{|\operatorname{Imax}(\omega)|} \cdot \frac{VCC0}{Vchip0}}^2 \cdot \frac{|\operatorname{VCC0}|^2}{|\operatorname{CohipRchip}|^2 + 1} - |\operatorname{CoCchipRchip}|^2 + 1} - Lboard \le Lchip$$

[0080] [数9]

Ave(Imac(t)).
$$\frac{VCC0}{Vchip0}\sqrt{\frac{Lboard + Lchip}{Cchip}} \cdot \exp\left(-\frac{G}{\sqrt{4-G^2}} \operatorname{atan}\left(\frac{(1-G^2)\sqrt{4-G^2}}{2G}\right)\right)\left(\frac{2}{\sqrt{4-5G^2+6G^2-G^2}}\right) \le \Delta$$

【0081】よって、上記不等式を満足するように電源 インダクタのインダクタンスおよび電源容量の値を選択 してやれば、電源電流ノイズを所望の値以下に抑えるの に必要な電源インダクタのインダクタンスおよび電源容 量の値をシミュレーションによって容易に決定すること ができる。

【0082】以上本発明者によってなされた発明を実施 例に基づき具体的に説明したが、本発明は上記実施例に 限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で 種々変更可能であることはいうまでもない。例えば半導 体チップ上に形成される電源インダクタや電源容量は、 前記実施例で示した具体例に限定されるものでなく、他 の構造やチップに外付けされる素子として設けることも 可能である。また、前記実施例では電源電圧端子と電源 インダクタが複数個ある半導体集積回路について説明し たが、本発明に係る半導体集積回路の設計方法は、電源 インダクタが1つの半導体集積回路に対しても適用する ことができる。

[0083]

【発明の効果】本願において開示される発明のうち代表 的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば下記 のとおりである。

【0084】すなわち、本発明に従うと、内部回路の動 作に悪影響を与えることなく電源電流変動が外部へ伝播 してその高周波成分により電磁波が発生するのを有効に 防止できる半導体集積回路を実現することができる。

【0085】また、本発明の半導体集積回路の設計方法 に従うと、電源電流ノイズを所望の値以下に抑えるのに 必要な電源インダクタのインダクタンスおよび電源容量 の値をシミュレーションによって容易に決定することが 40 できるようになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用した半導体集積回路の概略構成を 示す回路構成図である。

【図2】電源用パッドと電源ラインとの間に設けられる インダクタの具体的な構成例を示す平面図である。

【図3】内部回路に電源を供給する電源ラインとグラン ドラインの具体的な構成例を示す平面図である。

【図4】電源用パッドと電源ラインとの間に設けられる インダクタの他の構成例を示す平面図である。

【図5】電源インダクタの第3の実施例を示す平面図で ある。

【図6】図5の電源インダクタの断面構成を示す断面図

【図7】電源インダクタの第4の実施例を示す断面図で ある。

【図8】電源インダクタの第5の実施例を示す平面図で ある。

【図9】電源インダクタの第6の実施例を示す平面図で

【図10】電源インダクタの第7の実施例を示す平面図

【図11】バイパスコンデンサの一部を構成する電源容 量の具体例を示す断面図である。

【図12】バイパスコンデンサの一部を構成する電源容 量の第2の実施例を示す断面図である。

【図13】バイパスコンデンサの一部を構成する電源容 量の第3の実施例を示す断面図である。

【図14】本発明をWPP構造のLSIに適用した場合 の電源インダクタの実施例を示す平面図である。

【図15】本発明をWPP構造のLSIに適用した場合 の電源インダクタの他の実施例を示す平面図である。

【図16】本発明をWPP構造のLSIに適用した場合 の電源インダクタの他の実施例を示す平面図である。

【図17】本発明をWPP構造のLSIに適用した場合 の電源インダクタのさらに他の実施例を示す平面図であ

【図18】標準的なLSIの電源インピーダンスと電源 電流を知るために作成した測定用ボードの概略構成を示 す斜視図である。

【図19】図18の測定用ポードを使用してLSIの電 源電流を測定する電流測定装置の概略構成を示す斜視図 である。

【図20】図18の測定用ポードを使用してLSIの電 源インピーダンスを測定するインピーダンス測定装置の 概略構成を示す斜視図である。

【図21】図19の電流測定装置の等価回路を示す回路 図である。

【図22】図20のインピーダンス測定装置の等価回路 を示す回路図である。 50

19

【図23】シミュレーションで算出された電源電流ノイ ズ量の特性と、図19の測定装置により測定された電源 電流ノイズ量の特性を示す電源電流ノイズ特性図であ る。

【図24】インダクタンスを入れたLSIのパッケージ を含んだ等価回路を示す回路図である。

【図25】インダクタンスのないLSIの等価回路を示 す回路図である。

【図26】LSIにおける電圧低下量 AVを算出する際 にLSIチップの流す電流とLSIチップの電源電圧の 10 231~233 外部接地端子 変化の様子を示す波形図である。

【図27】シミュレーションにより電源インダクタンス を変化させたときの電源電流ノイズ量の変動の特性と、 チップの電圧低下量の変動の特性を示す特性図である。

【図28】本発明方法における電源電流ノイズ量Inの 最大許容値と電圧低下量AVの最大許容を満足する電源 インダクタンスと電源容量の組合せの設定可能な範囲を 表わしたグラフである。

【図29】電源電流ノイズ対策を施した従来のプリント

基板の構成例を示す斜視図である。

【符号の説明】

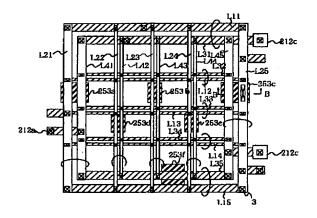
- 200 パッケージ状態のLSI (半導体集積回路)
- 210 半導体チップ
- 211 電源用パッド
- 212 接地電位用パッド
- 214 内部回路の電源ライン
- 215 内部回路のグランドライン
- 221~223 外部電源端子
- - 241 信号入力端子
 - 242 信号出力端子
 - 251 パッケージのインダクタンス
 - 252 電源抵抗
 - 253 電源容量
 - 254 チップ内電流源
 - 255 チップの電源インダクタ
 - 420 外部電源

【図1】 【図2】 266 253 213 内部回路 241 242 212a 215 Lb3 212 212 【図4】 тн 【図11】 501(215)

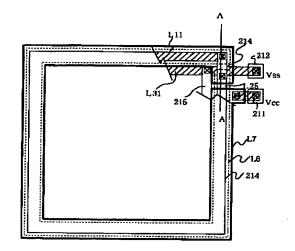
602



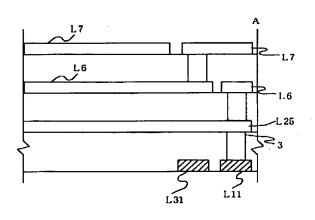
【図3】

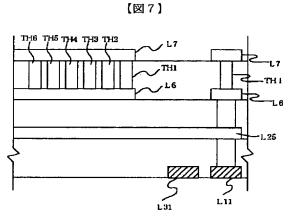


【図5】

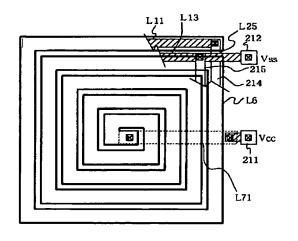


【図6】

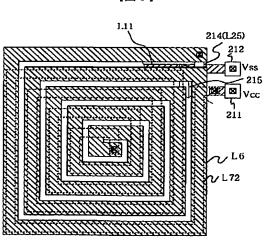




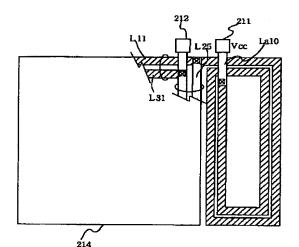
[図8]



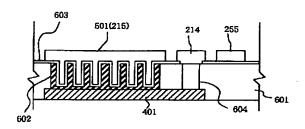
【図9】



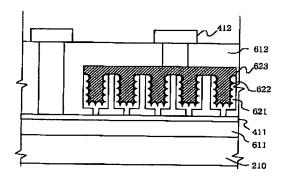




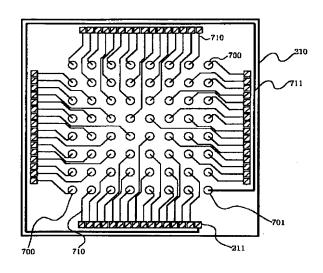
【図12】



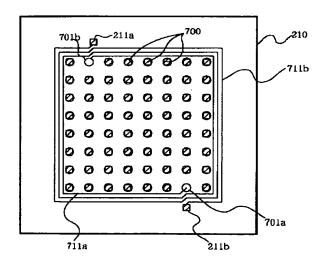
【図13】



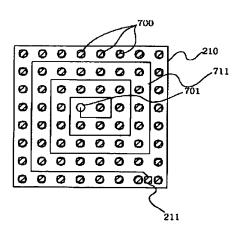
【図14】

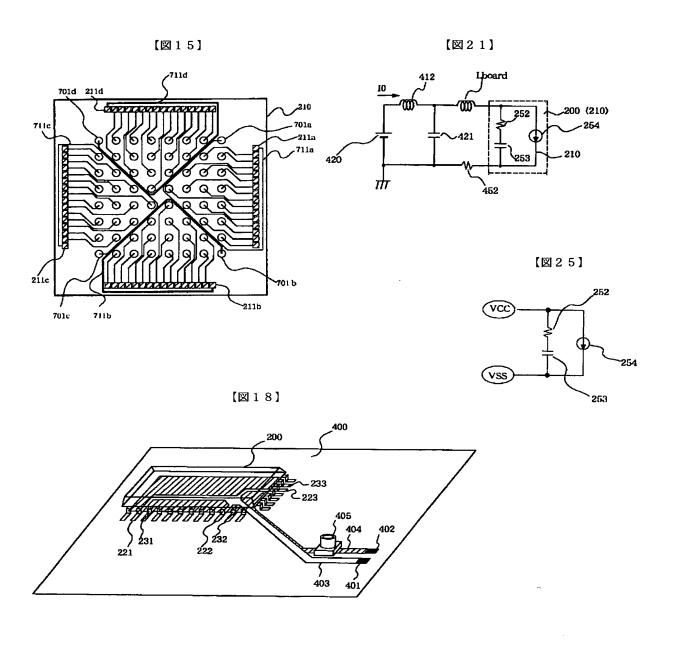


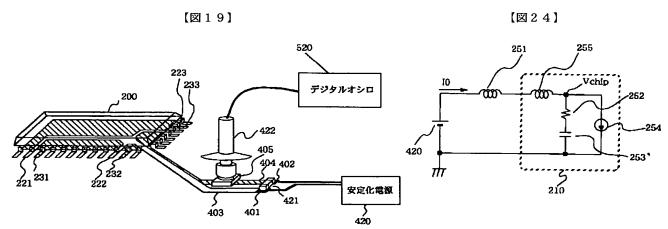
【図16】

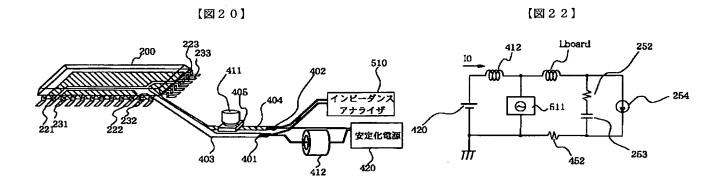


【図17】

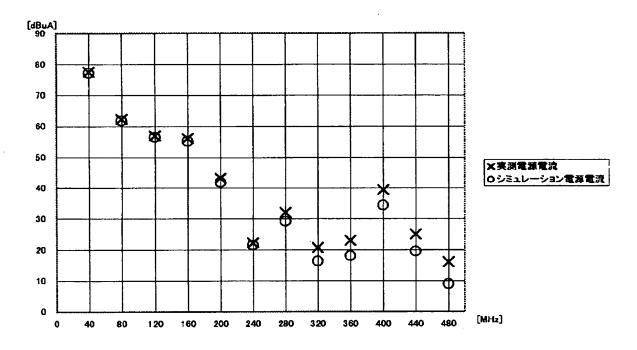


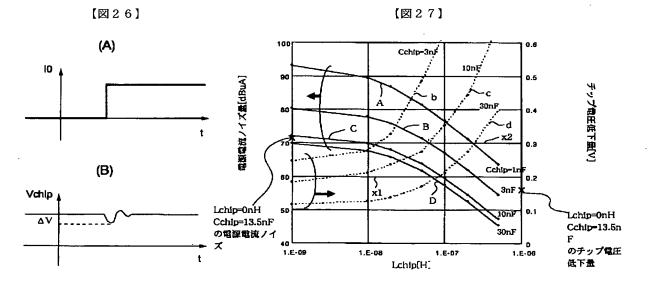






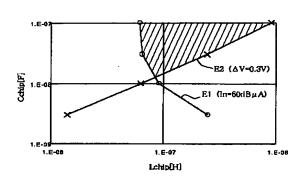
【図23】



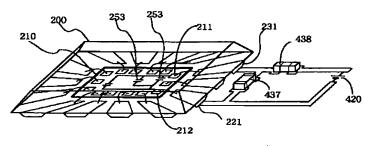








【図29】



--O- 電源電流ノイズ量60dBuA

-x- チップ健圧低下量0.3V

条件を満たすLchipとCchipの組み合わせ領域

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

н-эч/

FΙ

テーマコード(参考)

H 0 1 L 21/82

27/04

С

H 0 1 L 21/82

(72)発明者 蒲原 史朗

東京都小平市上水本町五丁目20番1号 株 式会社日立製作所半導体グループ内 Fターム(参考) 5B046 AA08 BA04 JA04 JA10

5F038 AC10 AC14 AZ06 BH03 BH19 CD02 CD14 EZ09 EZ10 EZ20 5F064 EE43 EE44 EE45 EE52 HH06

HH09